cited reference 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-008327

(43) Date of publication of application: 12.01.1999

(51)Int.CI.

H01L 23/00 H01L 21/02 H01L 21/66

(21)Application number: 09-159056

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

16.06.1997

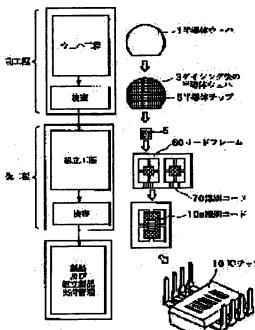
(72)Inventor: SAGAMI TOSHIKO

(54) METHOD FOR PROVIDING SEMICONDUCTOR CHIP IDENTIFICATION CODE AND METHOD FOR MANAGING SEMICONDUCTOR CHIP

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable individual identification of a plurality of semiconductor chips out of a semiconductor wafer after dicing, for allowing identification and management, using an identification code during IC chip assembly using a lead frame and of an assembled IC chip.

SOLUTION: In a method for providing a semiconductor chip identification code, a wafer number and a chip position in a wafer 1, for example, are determined to be the identification code for semiconductor chips 5, for a plurality of semiconductor chips 5 formed at the semiconductor wafer respective 1. When the determined semiconductor chip 5 is separated from the semiconductor wafer 1 by dicing and attached to a lead frame 60, a bar code 70 is provided as an identification code near the position where the semiconductor chip 5 of the lead frame 60 is attached. When the bar code 70 of the lead frame 60 is read and an IC chip 10 is assembled, the rear side of the IC chip 10 is provided with a bar code 10a which corresponds to the read bar code 70.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發号

特開平11-8327

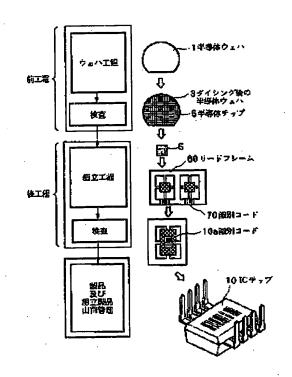
(43)公開日 平成11年(1999)1月12日

(51) Int.CL ⁵ H0 1 L 23/ 21/ 21/	02	PI HOIL 23/00 21/02 21/66	A A A	
		審査部状 未請求 蓋	球項の数2 OL (全 11 页)	
(21)出癩番号	特顯平9-159 056	(71)出庭人 000002185	金社	
(22)出顧日	平成9年(1997)6月16日	(72) 発明者 佐上 俊子 東京都品川	東京都品川区北品川6丁目7番35号 (72)発明者 佐上 俊子 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
		(74)代謝人 弁理士 佐		
	o.			

(54)【発明の名称】 半導体テップ識別コード付与方法及び半導体チップ管理方法

(57)【要約】

【課題】 半導体ウェハからダイシング後の複数の半導 体チップを個別に識別可能にし、リードフレームを用い た【Cチップ組み立て段階、及び、組み立てた【Cチッ **プを識別コードを用いて識別、及び、管理可能にする。** 【解決手段】 半導体チップ識別コード付与方法は、半 導体ウェハ1に形成された複数の半導体チップ5につい て、例えば、ウェハ香号やウェハ1内のチップの位置 を、それぞれ半導体チップ5の識別コードとして決定す る。決定した半導体チップ5がダイシングにより半導体 ウェハ1から切り離されて、リードフレーム60に装着 されたとき、リードフレーム60の半導体チップ5が装 者された近傍の位置に、識別コードとしてバーコードで ①を付す。リードフレーム60のバーコード70を読み 取り、【Cチップ】()を組み立てたとき、【Cチップ】 ①の裏面10bに読み取ったバーコード70に対応する バーコード 1 () a を付す。



1

【特許請求の範囲】

【請求項』】半導体ウェハに形成された複数の半導体チップについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの識別コードとして決定する工程と、

識別コードを決定した半導体チップがダイシングにより に装着されたとき、「半導体ウェハから切り離されて、「Cチップ形成用部材 半導体チップが装着 に装着されたとき、前記 I Cチップ形成用部材の、前記 ドに対応するコード 半導体チップが装着された近傍の位置に、前記識別コードと切応するコードを第1の識別コードとして付す工程 10 する工程とを有すると 「Cチップ形成用部

ICチップを組み立てるとき、前記ICチップ形成用部材から前記第1の識別コードを読み取る工程と、

読み取った前記第1の識別コードに対応する第2の識別 コードを、組み立てられたICチップに付す工程とを有 する

半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項2】前記識別コード決定工程において、前記識 別コードに半導体ウェハの製造ロット番号を加える 請求項1に記載の半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項3】前記第1の識別コードはバーコードである 請求項2に記載の半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項4】前記第2の識別コードはバーコードである 請求項2に記載の半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項5】前記第2の識別コードはカルラコードである

請求項2に記載の半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項6】前記第2の識別コードは英数字である 請求項2に記載の半導体チップ識別コード付与方法。

【請求項7】半導体ウェハに形成された複数の半導体チ 30 ップについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体 ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの識別 コードとして決定する手段と、

識別コードを決定した半導体チップがダイシングにより 半導体ウェハから切り離されて、ICチップ形成用部材 に装着されたとき、前記ICチップ形成用部材の。前記 半導体チップが装着された近傍の位置に、前記識別コー ドに対応するコードを第1の識別コードとして付す第1 の識別コード付与手段と

I Cチップを組み立てるとき、前記I Cチップ形成用部 40 材から前記第1の識別コードを読み取る手段と

読み取った前記第1の識別コードに対応する第2の識別 コードを、組み立てられたICチップに付す第2の識別 ップについて、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導 ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの該 コードとして決定する工程と、

識別コードを決定した半導体チップがダイシングによ 半導体ウェハから切り離されて、ICチップ形成用部 に装着されたとき、前記ICチップ形成用部材の。前 半導体チップが装着された近傍の位置に、前記識別コ ドに対応するコードを第1の識別コードとして付して ICチップ形成用部材の上で半導体チップを識別可能 オスエ程とを有する

↓○チップ形成用部材上の半導体チップを識別する方法。

【請求項 1 () 】半導体ウェハに形成された複数の半導チップについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半体ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの別コードとして決定する工程と、

識別コードを決定した半導体チップが I C チップに組立てられたとき。前記識別コードに対応するコードを C チップに付して、 I C チップに内蔵された半導体チ フを識別可能にする工程とを有する

ICチップに内蔵された半導体チップを識別する方法 【請求項11】ICチップ形成部材に装着された半導チップを検査するとき、前記ICチップ形成用部材の 前記半導体チップが装着された近傍の位置に、少なくも、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの識別コードとして付きたコードを読み取り、前記半導体チップの検査結果デタを、対応する半導体チップの識別コードごとに管理る

30 | Cタップ形成部材上の半導体チップ管理方法。

【請求項12】I Cチップを検査し又は出荷するとき I Cチップの所定の位置に付された。少なくとも、半体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置 示す識別コードを読み取り、前記 I Cチップの検査結 又は出荷管理データを、対応する識別コードごとに管 する

■Cタッフ管理方法。

【請求項13】半導体チップが装着された近傍の位置 に、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内 前記半導体チップの位置を、前記半導体チップの識別 ードとして付した

iCチップ形成用部材。

【請求項14】前記識別コードに、半導体ウェハの製

3

【請求項17】ICチップの所定の位置に、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェハ内の前記半導体チップの位置を、前記半導体チップの識別コードとして付した

半導体チップの識別コードを有するICチップ。

【請求項18】前記識別コードに、半導体ウェハの製造 ロット番号が加えられている

請求項17に記載の!Cチップ。

【請求項19】前記識別コードはバーコードである 請求項17に記載のICチップ。

【請求項20】前記識別コードはカルラコードである 請求項17に記載の10チップ。

【請求項21】前記識別コードは英数字である 請求項17に記載のICチップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウェハにおける複数の半導体チップがダイシングにより切り離された後でも、複数の半導体チップの個々を管理可能にした半導体チップ識別付与方法、管理方法および識別コード 20 を有する [C チップなどに関する。

[0002]

【従来の技術】半導体ウェハから | C チップを製造する 工程は、前工程と後工程に大別される。前工程におい て、半導体ウェハに種々のプロセスを施して複数の半導 体チップのパターンを形成させる。この前工程の最後の 工程で、複数の半導体チップの一部又は半導体ウェハの テスト部を検査する。その後、後工程において、複数の 半導体チップをダイシングによって個別に切り能し、リ ードプレームに装着して | C チップに組み立てる。製造 された | C チップはたとえば、出荷前の最終工程として 製品検査や信頼性試験が行われる。

【0003】ICチップは、通常、複数の半導体ウェハについて同じプロセス条件となる製造ロット単位で品質管理されることが多い。したがって、たとえば、信頼性、歩止まりの管理などはロット単位で管理されることが多い。または、半導体ウェハには識別番号などが付されているから、半導体ウェハごとに歩止まり、信頼性の管理をすることもできる。しかしながら、半導体ウェハからダイシングによって切り離された非常に多量の半導体チップについては、従来、識別する有効な手段が繰りられていないため、個別の管理方法が取られてない。そのため、半導体チップ個別の信頼性の管理などは行われ

けられる (S101)。切り分けられた半導体チップは、あらかじめ設定された順番でリードフレーム上に着される (S102)。 装着された半導体チップはリドフレームと互いに金等の細線で結算され、固定され (S103)。

【0005】次に、「Cチップのリード部となる部分残して、半導体チップ及びボンディング部などすべて脂にてモールドされる(S104)。余分なリードフームが切り落とされ、バリ取りやフォーミング処理が10 された後(S105)、「Cチップ組立工程の最終工として、各「Cチップの検査が行われる(S106)検査に合格すれば、「Cチップのバッケージ表面に製名、製品番号などがマーキングされて(S107)、Cチップが完成する。このように、半導体ウェハが個に切り分けられたあと、半導体チップ「個」個につい「Cチップを組み立てる処理を行うが、多量の半導体ップを個々に識別することができないから個別の管理行うことができなかった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、同じ 導体ウェハ内でも半導体チップの位置によっては信頼 のデータに差異が出てくることがあるので、半導体チ つごとに信頼性データを管理したいという要望がある また、リードフレームに半導体チップを搭載してIC ップを製造する段階で、半導体チップを個別的に識別 たい場合が発生している。

[0007] さらに、ICチップを出荷後、たとえはロット単位、あるいは、特定の半導体ウェハから製造た複数の半導体チップの特性についての経年変化とか年劣化などが大量に発生することがあるが、半導体チップとの管理がなされていないため、ICチップごと追跡調査などができず、迅速かつ適切な対応ができな場合がある。

【①①①8】したがって、本発明の目的は、半導体ウ ハからダイシングなどにより複数の半導体チップを切離した後においても、半導体チップを個別に識別可能 方法と装置を提供することにある。

[0009]また本発明の目的は、半導体チップを識できるコードを付した!Cチップ形成部材およびIC

[0010]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成す ために、本発明の半導体チップ識別コード付与方法は 置に、前記識別コードに対応するコードを第1の識別コードとして付す工程と、ICチップを組み立てるとき、前記ICチップ形成用部材から前記第1の識別コードを読み取る工程と、読み取った前記第1の識別コードに対応する第2の識別コードを、組み立てられたICチップに付す工程とを有する。

[0011]本発明の半導体チップ識別コード付与装置は、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの識別コードといて決定する手段と、識別コードを決定した半導体チップがダイシングにより半導体ウェハから切り離されて、「Cチップ形成用部材に装着されたとき、前記ICチップ形成用部材の、前記半導体チップが装着された近傍の位置に、前記識別コードに対応するコードを第1の識別コードで9第1の識別コード付与手段と、ICチップを組み立てるとき、前記ICチップ形成用部材から前記第1の識別コードを読み取る手段と、読み取った前記第1の識別コードに対応する第2の識別コードを、組み立てられたICチップに付す第2の識別コード付与手段とを有する。

[0012]本発明のICチップ形成用部材上の半導体チップを識別する方法は、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップについて、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの識別コードとして決定する工程と、識別コードを決定した半導体チップがダイシングにより半導体ウェハから切り離されて、ICチップ形成用部材に装着されたとき、前記ICチップ形成用部材の、前記半導体チップが装着された近傍の位置に、前記識別コードに対応するコードを第1の識別コードとして付して、ICチップ形成用部材の上で半導体チップを識別可能にする工程とを有する。

【0013】本発明の「Cチップに内蔵された半導体チップを識別する方法は、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を、半導体チップの識別コードとして決定する工程と、識別コードを決定した半導体チップが「Cチップに組み立てられたとき、前記識別コードに対応するコードを「Cチップに付 40して、「Cチップに内蔵された半導体チップを識別可能にする工程とを有する。

【① ① 1 4 】本発明の I C チップ形成部材上の半導体チ

る。

【①①15】本発明の「Cチップ管理方法は、「Cチップを検査し又は出荷するとき、「Cチップの所定の位に付された、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ェハ内の半導体チップの位置を示す識別コードを読みり、前記「Cチップの検査結果又は出荷管理データを対応する識別コードことに管理する。

6

[0016]本発明のICチップ形成用部材は、半導チップが装着された近傍の位置に、少なくとも、半導ウェハ香号、半導体ウェハ内の前記半導体チップの位を、前記半導体チップの識別コードとして付したものある。

[0017]本発明のICチップは、ICチップの所の位置に、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウハ内の前記半導体チップの位置を、前記半導体チップ 識別コードとして付したものである。

[0018]

【作用】本発明の半導体チップ識別コード付与方法にれば、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップついて、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェ内の半導体チップの位置が、半導体チップの識別コーとして決定される。識別コードが決定された半導体チップをダイシングにより半導体ウェハから切り離して、Cチップ形成用部材に装着したとき、前記1Cチップ成用部材の、前記半導体チップを装着した近傍の位置に、前記識別コードに対応するコードが第1の識別コードとして付される。1Cチップを組み立てるとき、前1Cチップ形成用部材から前記第1の識別コードが設取られ、読み取られた前記第1の識別コードに対応す第2の識別コードが、組み立てられた1Cチップに付れる。

[0019]本発明の半導体チップ識別コード付与態によれば、半導体ウェハに形成された複数の半導体チプについて、少なくとも、半導体ウェハ香号、半導体ェハ内の半導体チップの位置が、半導体チップの識別ードとして決定手段により決定される。識別コードが定された半導体チップをダイシングにより半導体ウェから切り離して、「Cチップ形成用部村に装着したとき、前記「Cチップ形成用部村の、前記半導体チップ装着した近傍の位置に、第1の識別コード付与手段にり、前記識別コードに対応するコードが第1の識別コードとして付される。「Cチップを組み立てるとき、前第1の識別コードを読み取る手段により、前記「Cチ

ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置が、 半導体チップの識別コードとして決定される。識別コードが決定された半導体チップをダイシングにより半導体 ウェハから切り能して、ICチップ形成用部材に装着したとき、前記ICチップ形成用部材の、前記半導体チップを装着した近傍の位置に、前記識別コードに対応するコードが第1の識別コードとして付されて、ICチップ形成用部材の上で半導体チップが識別可能になる。

【①①21】本発明の「Cチップに内蔵された半導体チップを識別する方法によれば、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップについて、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置が、半導体チップの識別コードとして決定される。識別コードが決定された半導体チップを「Cチップに組み立てたとき、前記識別コードに対応するコードが「Cチップに付され、「Cチップに内蔵された半導体チップが識別可能になる。

[0022]本発明の「Cチップ形成部材上の半導体チップ管理方法によれば、「Cチップ形成部材に装着した半導体チップが検査されるとき、前記「Cチップ形成用部材の、前記半導体チップを装着した近傍の位置に、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置が、前記半導体チップの識別コードとして付きれたコードが読み取られる。前記半導体チップの検査結果は、対応する半導体チップの識別コードごとに管理される。

【①①23】本発明の「Cチップ管理方法によれば、「Cチップが検査され又は出荷されるとき、「Cチップの所定の位置に付した、少なくとも、半導体ウェハ番号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を示す識別コードが読み取られる。前記「Cチップの検査結果又は出荷管理データは、対応する識別コードごとに管理される。 【①①24】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の半導体チップ識別コード付与方法及びその装置、半導体チップ及び I C チップ管理方法、I C チップなどにおける一実施形態について、図 1 ~ 6 に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態では、I C チップ形成用部付としてリードフレームを使用している。

【0025】図1は、半導体チップ及び1Cチップの製造工程の概要を説明するための図である。半導体チップ及び1Cチップの製造工程は、前工程と後工程に大別される。図1に示すように、前工程には、半導体ウェハ1

理を行う出荷管理工程がある。

[0026] 図2は、本発明の一実施形態の半導体チブ識別コード付与方法と、半導体チップ及びICチッ管理方法のプロセスを説明するための図である。図3は、本発明の一実施形態の識別コード管理装置の概要説明するためのブロック図である。図4は、半導体チブを鉄着したリードフレームに識別コードを付したとの状態を例示する平面図である。図5は、モールディグ完了後、リードフレームに付した識別コードをバック完了後、リードフレームに付した識別コードをバック完了後、リードフレームに付した識別コードをバックジ裏面に転記したあとの状態を例示する平面図である。図6は、バッケージ裏面に識別コードとしてバーードを付した本発明の一実施形態のICチップの斜視である。

【①①27】本発明の一実施形態の半導体チップ識別ート行与装置8を内部に有するデータ管理装置?の装機成について説明する。データ管理装置7は、識別コト行与装置8と、半導体チップ及びICチップデータとを記憶する記憶部75から構成されている。最初に識別コード付与装置8の装置構成について説明する。別コード付与装置8は、半導体チップ5及びICチップ10に識別コードを付与する装置であり、識別コード定手段82、識別コード読み取り手段83、第1の識コード付与手段84、及び、第2の識別コード行与手段84、及び、第2の識別コード行与手段84、及び、第2の識別コード行与手85の4つの手段と、中央副御部71とを有している各手段の処理内容について、以下に述べる。

[()()28] 識別コード決定手段82は、前工程にて 半導体ウェハ1についての製造ロット番号、半導体ウ ハ番号、及び、半導体ウェハ1内の個々の半導体チッ 5についての座標位置を、半導体チップ5の識別コー として決定する手段である。

【0029】識別コード読み取り手段83は、半導体ップ5がモールディングされ「Cチップ10のバッケシ面が確立されたあと、リードフレーム60上のバーード70を第1バーコードリーダ83aを用いて読みり、また、最終検査工程や出荷管理工程において、「チップ10のバッケーシ裏面10bのバーコード10を、第2バーコードリーダ83bを用いて読み取る手である。なお、本実施形態では、バーコードリーダを使用したが、れに代えてCCDカメラを用いて読み取っても良い。ーコード70は極めて微細であるため、それを確実に識して読み取ることができ、しかも、自動化や高機能

コードライタ84aに代えて、バーコード70に相当す る識別コードを書き込んだシールを作成し、リードフレ ーム60上に貼付して、半導体チップ5の識別コードと して用いても良い。また、バーコード70の付される向 きについても、第1パーコードリーダ83aにて読み取 り易い向きであれば、図4に図解の例示に限定されな

【0031】第2の識別コード付与手段85は、ICチ ップ10のパッケーシ裏面10bに、識別コード読み取 り手段82によって読み取ったバーコード70に対応す るコードを、第2パーコードライタ85aを用いてパー コード 1 () a の形式で付与する手段である。なお、バー コード 1 () a についてもバーコード 7 () と同様に、第2 バーコードライタ85 aに代えて、バーコード10aに 相当する識別コードを書き込んだシールを作成し、パッ ケージ裏面100に貼付して、半導体チップ5の識別コ ードとして用いても良い。また、バーコード10gにつ いては、そのサイズや形式がパーコード70と異なるも のでも良い。さらに、バーコード10aの付される向き についても、検査工程や出荷管理工程などのバーコード 20 る。 リーダにて読み取り易い向きであれば、図5に図解の例 示に限定されない。

【① ① 32】半導体チップ及び I C チップデータ管理部 73の構成について説明する。半導体チップ及び I C チ ップデータ管理部73は、識別コード付与装置8によっ て付された個々の半導体チップ5及びICチップ10の 識別コードと、図示しない検査部によって検査された検 査結果データとを対応付けてデータ管理装置7の記憶部 75に記憶させ、半導体チップ5及びICチップ10の 各種データの管理を行う。なお、検査部は、半導体チッ プ5の電気的特性を検査する第1の検査手段と、ICチ ップ10の電気的特性を検査する第2の検査手段とを有 している。

【① ① 33】次に、本発明の識別コード付与方法、半導 体チップ及びICチップの識別方法、半導体チップ及び i Cチップ管理方法、並びに、識別コード付きリードフ レーム及び識別コード付きICチップについて、図2の 半導体チップ及び!Cチップの製造工程を示すプローチ ャートに基づいて、詳細に説明する。

【①034】前工程において、識別コード付与装置8内 の識別コード決定手段82は、半導体ウェハ1について の、例えば、製造ロット番号(LLL)、半導体ウェハ 香号 (WWW) . 及び、半導体ウェハ 1 内の個々の半導 置で形成されされたかが、容易に識別できるようにな る。また逆に、その識別コードによって、個々の半導 チップ5を容易に特定できるようになる。

10

【①035】識別コード決定後、半導体ウェハ1は、 イシング工程にて個々の半導体チップ5に切り分ける る(S1)。切り分けられた半導体チップ5は、あら じめ設定された順序に従って、リードフレーム60上 マウントされる (\$21)。半導体チップ5のマウン 完了後、第1の識別コード付与手段84は、図4に示 よろに、リードフレーム60上の半導体チップ5の近 の位置に、第1パーコードライタ84aを用いて、半 体チップ5の識別コードに対応するバーコード70を 与する(\$22)。

【①①36】とのように、本発明の半導体チップ識別 ード付与方法においては、リードフレーム60上にバ コードア()を付与する。これにより、リードフレーム ()上に半導体チップ5の製造ロット番号、半導体ウェ 香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を示す識 コードが、パーコード70の形式で付与されたことに

【0037】また、バーコード70を識別コード読み り手段83の第1パーコードリーダ83aを用いて設 取ることにより、個々の半導体チップ5がどのロット 製造され、そのロットのなかのどの半導体ウェハで、 の半導体ウェハのどの位置で形成されされたかが、容 に識別できるようになる。このように、本発明の半導 チップ識別方法においては、リードフレーム60上に されたバーコード70を読み取ることで、個々の半導 チップ5を識別できる。

【①①38】との実施形態において、識別コードとし バーコード?()を使用したのは、モールド工程内にお るバーコード?()の読み取りを自動化するためである なお、マウント工程内での半導体チップ5のマウント 業(S21)、及び、識別コード付与作業(S22) ついては、作業の順序はこれに限定されない。すなわ ち、識別コードを付与(S22)したあと、半導体チ プ5のマウンティング (S21) を行っても良い。

【0039】バーコード70がリードフレーム60上 付与されたあと、第1の検査手段が半導体チップ5を 査するとき、識別コード読み取り手段83は、第1パ コードリーダ83aを用いてパーコード70を読み取 り、個々の半導体チップ5の検査結果データとバーコ ド?()とを対応付けてデータ管理装置?へ転送し、記 付けて管理する。

【① ① 4 ① 】上述した工程を経過して作製された本発明の識別コード付きリードフレームを、図4 に基づいて説明する。本発明の識別コード付きリードフレーム6 ① には、半導体チップ5の装着された近傍の位置に、第1の識別コード付与手段8 4 によって、識別コード(しししーWWW-XX-YY)がバーコード7 ① の形式で付与されている。なお、バーコード7 ① が付与される場所については、リードフレーム上の半導体チップ5 の装着位置近傍であれば、どの位置でも良い。

[0041]本発明の識別コード付きリードフレーム60は、リードフレーム60上のバーコード70を識別コード読み取り手段83の第1バーコードリーダ83aを用いて読み取るととにより、半導体チップ5についての、半導体ウェハ1の製造ロット番号(LLL)、半導体ウェハ番号(WWW)、及び、半導体ウェハ1内での座標位置(XX-YY)を、他の半導体チップに対して識別することができ、しかも、第1の検査手段による検査結果データも容易に取り出すことができる。

[0042]識別コード付きリードフレーム60形成後 20 のICチップ10の製造工程を、以下に述べる。マウン ティング後、半導体チップ5はリードプレーム60上に **ウイヤボンディングされる(S3)。ワイヤボンディン** グ完了後、図5に示すように、 I C チップ 1 0 のリード 部10cとなる部分60aを残して、全体が制脂にてモ ールディングされ、ICチップ10として半導体チップ 5が封止される(S41)。モールディングが完了し、 【Cチップ】()としてのバッケージ面が確立された段階 で、識別コード読み取り手段83は、リードフレーム6 ①上に付したバーコード? ①を、第1パーコードリーダ 83aによって読み取り(S42)、一旦記憶する。そ のあと、第2の識別コード付与手段85は、図5及び図 6に示すように、 [Cチップ][Oのバッケージ裏面][O bに第2パーコードライタ85aを用いて、記憶したパ ーコード?()に対応するバーコード L() a を付与する (S43).

【0043】とのように、本発明の【Cチップ識別コード付与方法においては、【Cチップ】0のパッケージ裏面10bにバーコー10aを付与する。これにより、「Cチップ】0のパッケージ裏面10bに、「Cチップ】0に内蔵された半導体チップ5の製造ロット番号、半導体ウェハ香号、半導体ウェハ内の半導体チップの位置を示す識別コードが、バーコード10aの形式で付された

12

なる。このように、本発明の「Cチップ識別方法にお ては、「Cチップ10のバッケージ裏面100に付さ たバーコード10aを読み取ることで、個々の「Cチ プを識別できる。

【0045】との実施形態においては、バーコード1 aをICチップ10のパッケージ裏面10りに付した が、バーコードを付すスペースが他のパッケージ面に あり、しかも、その後の検査工程や出荷管理工程で設 取り易い位置であれば、パッケージ裏面10り以外の に付しても良い。また、この実施形態においては、議 コードとしてバーコード10aを使用した。その理由 しては、検査工程や出荷管理工程において、バーコー 10aの自動読み取り化を実施し、各種のデータを迅 で、かつ、的確にコンピュータ管理できるようにする めである。

[① ① 46] なお、モールド工程内でのモールド作業 (S41)、及び、識別コード読み取り作業 (S42 については、作業の順序がこれに限定されない。つまり、最初に識別コードを読み取って (S42)、それ一旦記憶して、モールド作業 (S41)を行っても良い。

【① ① 4 7】バーコード1 ① aが I C チップ 1 ① のパケーシ裏面 1 ① bに付されたあと、不要なリードプレム6 ① がトリミングされ、バリ取りやフォーミング党が縮される(S 5)。リードカットフォーミング完了後、第2の検査手段は、I C チップ 1 ① の出荷前の最検査を行う(S 6 1)。検査が完了すると、識別コー読み取り手段8 3 は、第2 バーコードリーダ8 3 bをいてバーコード 1 ① a を読み取り(S 6 2)、個々のC チップの検査結果データと読み取ったバーコード 1 a とを対応付けてデータ管理装置 7 へ転送し(S 6 3) 記憶部 7 5 に記憶させる。

[10048]なお、検査工程内のICチップ検査(S1)及び、識別コード読み取り作業(S62)につては、作業の順序がこれに限定されない。つまり、最に、識別コードを読み取って(S62)から、ICチブを検査(S61)しても良い。最終検査工程にてIチップ10が検査に合格すれば、ICチップ10のパケージ表面に製品名、製品番号などがマーキングされ(S7)、ICチップが完成し、出荷管理工程を経て場に出荷される。

【①①49】出荷管理工程において【Cチップ】①を 荷管理するとき 図示しない出荷確認手段は、個々の

1 1 /1 /2005

【0050】とれる最終検査工程及び出荷管理工程での 処理により、個々の!Cチップ10の検査結果データ及 び出荷確認データは、バーコード10aことに管理され る。したがって、1Cチップ10のバッケージ裏面10 bのバーコード10aを読み取ることで、いつでも個々 のICチップ1)の検査結果データ及び出荷確認データ を容易に取り出すことができる。このように、本発明の | Cチップ管理方法においては、| Cチップ 1 0 に内蔵 された半導体チップ5の検査結果データ及び出荷確認デ ータとバーコード 1 () a とを対応付けて管理する。

13 -

【0051】上途したすべての製造工程、及び、出荷管 塑工程を経て作製された本発明の識別コード付き I C チ ップについて、図6に基づいて説明する。本発明の識別 コード付き!Cチップ10には、半導体チップ5が内蔵 されている。ICチップ10のパッケージ裏面10bに は、第2の識別コード付与手段85によって、識別コー F(LLL-WWW-XX-YY)がパーコード10a の形式で付与されている。なお、バーコード10aが付 与される場所については、バーコード10 a を付与でき る広さをもったバッケージ面であれば、どの面でも良

【0052】本発明の識別コード付きICチップ10 は、バッケーシ裏面10bのバーコード10aを識別コ ード読み取り手段83の第2パーコードリーダ83りを 用いて読み取ることにより、 I C チップ 1 () に内蔵され た半導体チップ5についての、半導体ウェハ1の製造ロ ット番号(LLLL)、半導体ウェハ番号(WWW)、及 び、半導体ウェハ1内での座標位置(XX-YY)を、 他のICチップに対して識別することができ、しかも、 第2の検査手段による検査結果データも容易に取り出す ことができる。

【0053】本発明の一実施形態のリードフレームに付 される識別コード、及び、ICチップに付される識別コ ードには、比較的小さなスペースに書き込むことができ ること、従来の既存の技術で容易に識別コードの読み取 りができること、及び、読み取りの自動化も容易に達成 できることなどの理由により、バーコードを用いた。 し かしながら、ICチップに付される識別コードについて は、バーコードのみに限定されない。例えば、図?に示 すように、カルラコードを識別コードとして用いても良 40 いし、図8に示すように、英数字を識別コードとして用 しても良い。なお、図7は、バッケージ裏面に識別コー ドとしてカルラコードを付した本発明の他の実施形態の

が必要となる。識別コードとして英数字を用いる場合 読み取りの自動化は多少困難であるが、 視認性が良く **特殊な装置が無くても判読できるので、出荷され市場 出回った際にも、その不具合の情報が比較的集まり易** い。したがって、識別コードには、狭所であっても付 や読み取りが容易にでき、かつ、既存の技術で比較的 易に自動読み取り化が達成できるコードを使用すると Ļ,

14

【0055】図7及び8についても、識別コードを! チップパッケージの裏面に付与しているが、いずれの 合においても、識別コードを付与するスペースが確保 きれば、パッケージの表面でもよいし、側面でも良い また。「Cチップに付与するそれぞれの識別コードの きについても、図7及び8に例示するICチップの長 方向のみに限定されない。

【① 0.5.6】さらに、本発明の一実施形態では、【C ップ形成部材にリードフレームを使用しているが、リ ドフレームに変えて、TAB(TAPE AUTOMATED BONDI C) テープを用いても良い。このとき、TABの生テ 20 プにパターニングするとき、マスクパターンにあらか めバーコードやカルラコードなどの識別コードを形成 せておき、これを半導体チップの識別コードとして使 しても良い。とれにより、リードフレームに識別コー を付与する必要がなくなるので、データ管理装置の機 がシンプルになる。さらに、上流工程の要所要所に識 コード読み取り手段を設けることができるので、より 造プロセスに沿った製造工程管理が実現できるように る。

[0057]

30

【発明の効果】本発明の半導体チップ識別コード付与 法および装置によれば、半導体ウェハにおける複数の 導体チップについて、製造ロット、半導体ウェハの香 号、個々の半導体チップを識別できる。したがって、 の後の!Cチップ製造段階はもとよりICチップ出荷 後、あるいはある製品に組み立て後も、その!Cチッ に内蔵されている半導体チップが識別可能であり、管 できる。

【① ① 5 8 】本発明の半導体チップごとの管理方法を び装置によれば、半導体チップごとに種々の段階で管 できる。したがって、たとえば、半導体チップごとに 査結果を管理できる。特に、半導体チップの識別コー は製造ロット番号、半導体ウェハの番号などの識別で るから、製造段階の条件などの追跡調査が可能となる

導体ウェハの番号などの識別できるから、「Cチップに 不具合などが生じた場合、製造段階の条件なども追跡調査が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】半導体チップ及びICチップの製造工程の概要を説明するための図である。

【図2】本発明の一実施形態の半導体チップ識別コード 付与方法と、半導体チップ及び I C チップ管理方法のプロセスを説明するための図である。

【図3】本発明の一実施形態の識別コード管理装置の概要を説明するためのブロック図である。

【図4】半導体チップを装着したリードフレームに識別 コードを付したときの状態を例示する平面図である。

【図5】モールディング完了後、リードフレームに付した識別コードをバッケージ裏面に転記したあとの状態を 例示する平面図である。

【図6】 バッケージ裏面に識別コードとしてバーコード を付した本発明の一実施形態の I C チップの斜視図である。

【図?】 バッケージ裏面に識別コードとしてカルラコードを付した本発明の他の実施形態の【Cチップの斜視図である。 *

*【図8】バッケージ裏面に識別コードとして英数字を した本発明の他の実施形態の I C チップの斜視図であ る。

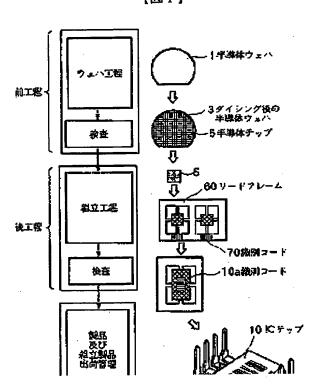
16

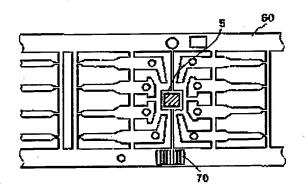
【図9】従来のICチップ組立工程のプロセスを説明 るための図である。

【符号の説明】

1…半導体ウェハ、3…ダイシング後の半導体ウェハ 5…半導体チップ、7…データ管理装置、8…識別コ ド付与装置、9…データ管理部、10、20、30… 10 Cチップ、10a…バーコード、20a…カルラコード、30a…英数字識別コード、10b、20b、3 b…ICパッケーシ裏面、10c、20c、30c… Cチップリード部、60…リードフレーム、60a… リミング前のICチップリード部、70…リードフレ ム上のバーコード、71…中央制御部、73…データ 理部、75…記憶部、82…識別コード決定手段、8 …識別コード読み取り手段、83a…第1バーコードーダ、83b…第2バーコードリーダ、84…第1 コード付与手段、84a…第1バーコードライタ、8 ・第2識別コード付与手段、85a…第2バーコードイタ

· [図1]





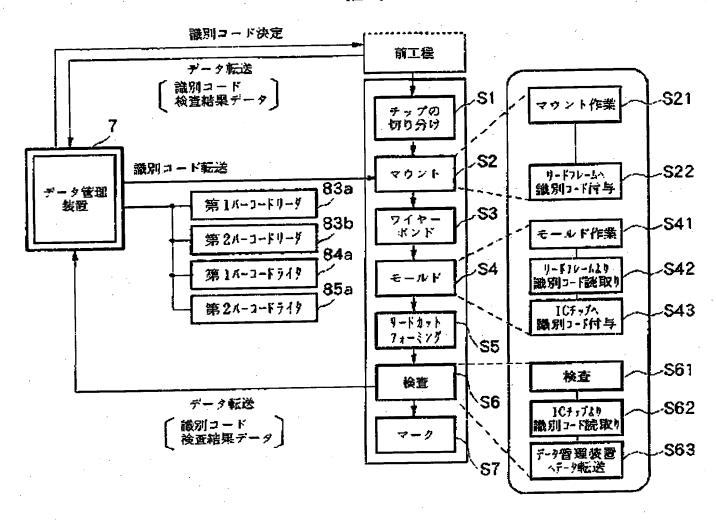
[図4]

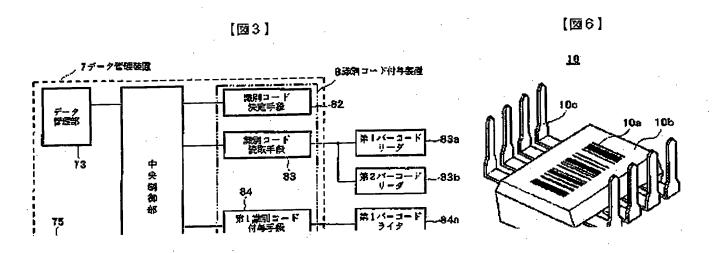
[25]

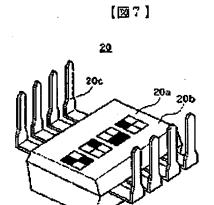
11/1/2005

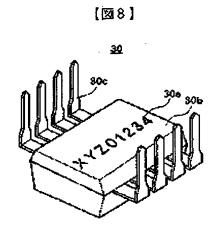
TO A DITTA 4D/ 1.429/20051102005507454542 air

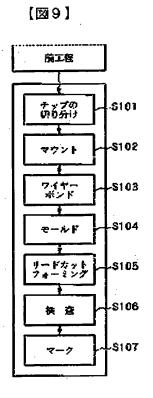
[図2]











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
T FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.